

ファインセラミックスのミリ波帯における  
誘電特性測定方法一  
第 3 部 : NRD ガイド励振誘電体共振器方法

## 正 誤 票

位 置	誤	正
まえがき	この規格の一部が、技術的性質をもつ特許権、…、責任はもたない。	この規格に従うことは、次に示す特許権の使用に該当するおそれがある。 発明の名称：表面抵抗の測定方法（特許番号：特許第 3532069 号） 設定登録日：平成 16 年 3 月 12 日 なお、この記載は、上記に示す特許権の効力、範囲などに関して何らかの影響を与えるものではない。 上記の特許権者は、日本工業標準調査会に対して、非差別的、かつ、合理的な条件で、いかなる者に対しても当該特許権の実施を許諾する意志があることを保証している。 この規格の一部が、上記に示す以外の技術的性質をもつ特許権、…、責任はもたない。

平成 19 年 4 月 2 日作成